

5852

政府采购合同

合同编号：BFGD-2018-014

采购人：北方工业大学（以下简称“甲方”）

地址：北京市石景山区晋元庄路5号

电话：88803417

传真：88803417

中标供应商：苏斯贸易（上海）有限公司

地址：上海市南京西路580号仲益大厦3703室

电话：021-52340432

传真：021-52340430

进口代理人：中国教学仪器设备有限公司（以下简称“丙方”）

地址：北京市西城区西单大木仓胡同北一巷一号

电话：010-66079390

传真：010-66023548

本年度北京国际工程咨询有限公司（招标代理公司）受采购人“北方工业大学（甲方）”委托，公开招标“北方工业大学科研启动费-高精度紫外曝光机购置项目 BIECC-ZB5852（项目号及项目名称）”1批，乙方购买标书后按照标书规定用人民币作为计价货币投标。乙方在投标后于2018年11月15日接到北京国际工程咨询有限公司（招标代理公司）发出的中标通知书，我校所需设备可以享受免税，乙方投标价格也为免税价格，按国家相关规定，无法用人民币结算，需用外币结算；同时我校无进口权，需请第三方代为进口。为解决BIECC-ZB5852（招标编号）的中标货高精度紫外曝光机（货物名称）的国际采购，保证国库资金的安全使用，甲、乙、丙三方特达成协议如下：

一、合同关系及组成：

- ①. 甲方同丙方签订进口代理合同；
- ②. 乙方同丙方签订涉外买卖合同；
- ③. 甲乙丙三方签订政府采购合同，合同所附附件为该合同不可分割的组成部分，与该合同具有同等法律效力。前述两个合同是为履行政府采购合同而签订。

二、标的内容：

招标编号：BIECC-ZB5852

标的名称：高精度紫外曝光机

标的数量：1台

标的金额：人民币949000元

三、 资金支付：

甲方请求将中标标的金额人民币949000元支付到丙方帐户，用途为开具保证金，由丙方对外支付给乙方，并完成货物进口验收。

付款方式：合同签订后，丙方将货款的100%向乙方指定的外商开具不可撤销信用证，外商凭发货单据承兑90%货款；货物验收合格后，货款的10%凭甲方签字并加盖国有资产管理处公章的验收报告承兑给外商。货物验收合格后，乙方需向甲方开具合同总金额5%的银行保函作为质量保证金，保函有效期自货物验收合格之日算起，直至质保期(一年)满后结束。

丙方开户行：中国银行总行营业部

人民币帐号：7783 5003 3830

四、 标的交货：

货物包装条件：标准出口包装。适合长途海运，防湿、防潮、防震、防锈，耐粗暴搬运。木箱包装，应有“IPPC”标识。

货物装运地点、到货地点及运输方式：装运地点：德国主要机场，到货地点：北方工业大学、
运输方式：空运

装运货物时间及交付货物时间：装运货物时间：合同签订后14周，交付货物时间：合同签订后4个月内

质量保证期限：验收合格后1年

争议解决方式：凡执行合同所发生的或本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，应提交北京仲裁委员会，根据该会仲裁程序暂行规定进行仲裁。

五、 甲方义务：

1. 甲方对外所做的承诺或约定必须符合国家现行的法律、法规和政策的规定，保证进口项目内容的合法性与真实性。如由于甲方原因造成到货通关时发生问题，所有责任和损失，包括乙方接受甲方委托履行进口合同过程中所产生的风险和损失，均由甲方承担。
2. 丙方负责办理进口货物的检验检疫手续，包括法检货物在目的地的最终检验检疫手续以及在货物存在质量问题须对外索赔时所需的检验检疫证明。甲方应自行承担有关检验检疫的全部费用。丙方应及时提示甲方完成所进商品在目的地的最终检验检疫手续，并为甲方办理检验检疫提供必要的商务协助。
3. 甲方承诺，在进口合同履行过程中，如丙方已尽到合理、谨慎的义务，严格履行了进口合同项下买方义务，则甲方将按照本协议确定，向丙方支付本协议规定的所有应付乙方款项。

六、 乙方义务：

乙方应就中标标的物同丙方及时签订涉外买卖合同。乙方保证合同货物采用最好的材料、

精湛的做工、全新、未使用过、质量和技术规格均符合合同的要求。由乙方负责合同货物的安装调试等售后服务，质保期为货物到达甲方现场验收合格、签订验收报告后 12 个月。

七、丙方义务：

1. 丙方负责按规定办理：进口许可证等进口批文。
2. 丙方负责按照本合同规定的内容，对外签订进口合同。丙方签署进口合同时，如改变本合同第二条规定内容而未征得甲方同意，甲方有权拒绝接受。由此产生的一切法律后果由丙方负责。丙方依据本协议对外签订进口合同后，甲方不得要求丙方更改进口合同内容，除非要求更改的部分并不增加丙方风险，且丙方和国外供货商均予同意。
3. 丙方负责按合同要求对外开立信用证。
4. 丙方负责办理购付汇和核销手续。
5. 丙方负责按规定自理报关或委托经海关批准注册的报关行报关；如海关验货，丙方应在海关验货前 3 日内及时通知甲方。
6. 丙方应严格履行其与国外供货商签定的进口合同项下义务。因丙方违反该进口合同规定导致进口合同不能履行或迟延履行，丙方应赔偿甲方因此所受损失，并自行对外承担责任。
7. 丙方就其收取的甲方支付的金额，应向甲方开具正式的财务凭证。

八、在进口合同规定的索赔期内，如发现数量和质量问题，由甲方负责向当地检验检疫机构申请出具有关检验检疫证明，并及时、明确以书面方式指示乙方对外提出索赔。在甲方同意并向丙方先行支付索赔可能发生的支出费用（包括但不限于甲方决定提起仲裁或诉讼时的案件受理费、律师费、差旅费及其有关办案费用）的情形下，丙方应按照进口合同约定，向供货方提出索赔，并向甲方及时通报索赔进展情况。丙方获得赔付后，应于七（7）日内，将获得的赔付金额在扣除上述甲方事先支付金额之外的其他乙方实际发生费用之后，拨付甲方。

九、如发生不可抗力情形（指本合同签署时双方当事人不能预见，其发生不可避免、其后果不能克服的自然事件和社会事件，包括但不限于地震、火灾、水灾、战争、动乱、政府禁止性规定的颁布等），导致任何一方延迟或不能继续履行本合同项下义务，受不可抗力影响一方应于该等不可抗力事件发生之次日，书面通知合同他方，并于该等书面通知作出之日起五（5）个工作日内，向合同他方提供由中立机构（包括政府部门、公证机构、新闻媒体）出具的发生不可抗力的证明。如果不可抗力事件影响自发生之日起满三十（30）日而其影响仍未消除，则任何一方有权终止本合同。对于因该等不可抗力导致的延迟履行、不能履行或合同终止，合同各方不须承担本合同规定的违约责任。

十、如甲、乙、丙三方任何一方单方违约，违约方应向守约方偿付合同进口合同总额 2% 的违约金。如违约方给守约方造成的损失超过违约金数额的，违约方应就其不足部分对守约方进行赔偿。

除上述规定外，合同任何一方违反本合同规定的支付义务的，每逾期一日，应向对方支付相当于该等逾期未付金额 0.05% 的违约金。

十一、 甲乙丙三方同意，在执行本合同过程中所发生的一切争议首先通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可诉诸人民法院解决，本合同的管辖法院是乙方所在地人民法院。

十二、 本合同未尽事宜，甲乙丙三方应根据国家有关规定另行协商并签补充合同。补充合同为本合同不可分割的组成部分。

十三、 本合同一式九份，具同等法律效力。本合同自三方签字盖章之日起生效。

十四、 本合同三方均认可并执行以下约定：本合同自三方签字盖章后货款划拨到丙方帐户后起正式生效。该合同生效后乙方保证对甲方不再另行或重复主张本合同价款及费用。

甲方（盖章）：北方工业大学

授权代表签字：

签署日期：

2018年11月29日

最终用户签字：

魏淑华

乙方（盖章）：苏斯贸易（上海）有限公司

授权代表签字：

签署日期：

2018年11月29日

丙方（盖章）：中国教学仪器设备有限公司

授权代表签字：

签署日期：

2018年11月29日

附件：1、中标通知书

2、货物详细配置清单

3、售后服务承诺

中标通知书

项目名称：北方工业大学科研启动费-高精度紫外曝光机购置项目

招标编号：BIECC-ZB5852

中标人： 苏斯贸易（上海）有限公司

中标金额：949000.00 元

请接到此通知书后尽快与采购单位联系签约事宜。

北京国际工程咨询有限公司



北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611室

电话：010-82371282

传真：010-82370881

附件二 本合同下货物的详细配置清单

序号	名称	型号和规格	数量	原产地和制造商名称	单 价 (元)	合 计 (元)	备注
1	高精度紫外曝光机	MJB4	1	德国 SUSS MicroTec	949000	949000	
2	备品备件	已包含	/	/	已包含	已包含	
3	专用工具	已包含	/	/	已包含	已包含	
4	安装、调试、检验	已包含	/	/	已包含	已包含	
5	培训	已包含	/	/	已包含	已包含	
6	技术服务	包含设备安装 与现场培训 保修期一年	/	/	已包含	已包含	
7	至最终目的地运保费				已包含	已包含	
总价：949000 元（玖拾肆万玖仟元整）							

MJB4 详细配置清单

POS.	QTY.	PART #	DESCRIPTION
1	1	100003863	<p>SUSS MJB4 MASK ALIGNER [BASE MACHINE] 主机</p> <p>Basic equipment consisting of:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Machine base with mechanical, pneumatic and electrical equipment 185V - 260V, 50/60Hz + X, Y, Θ stage with high precision micrometer screws for sub - μm alignment of wafer to mask + Accurate contact wedge and thickness compensation unit, alignment gap adjustable up to 50 μm + Mask holder adaption with mechanical clamping, for masks 5" x 5" max. + Manual adjustable top side alignment microscope stage for precise positioning of microscope to mask <p>travel range: X = $\pm 40\text{mm}$ Y = +30mm, -50mm $\Theta = \pm 4^\circ$ (for splitfield microscopes only) with coarse/fine focus drive and integrated microscope lift</p> <ul style="list-style-type: none"> + Exposure unit with 350W lamp house + Manual loading and unloading of wafers or substrates + For pieces 5mm x 5mm up to wafer diameter 100mm or substrates 100mm x 100mm + Additional components required for functional system: <ul style="list-style-type: none"> + High resolution top side microscope and objectives + UV lamp and diffraction reduction exposure optics + Lamp power supply and adapter + Mask holders and chucks
2	1	G190173	<p>SUSS M604 SPLITFIELD MICROSCOPE STD/BRIGHTFIELD 显微镜</p> <p>SUSS high resolution splitfield microscope with brightfield incident illumination for high precision top side alignment</p> <ul style="list-style-type: none"> + Microscope body with optics, trinocular tube for direct viewing and camera adaption + Rotation and focus module + Manual fine focus up to 2000μm + 2 eyepieces 10X, turret 3X + Objective separation in X = 32mm to 100mm + Adjustable apertures for setting of brightness + Microscope illumination 50W including fibre optics + To be ordered separately <ul style="list-style-type: none"> + Brightfield objectives
3	1	G157094	<p>CAMERA ADAPTER 1X WITH C-MOUNT COUPLER 外部 CCD 接口</p>
4	2	G145984	<p>SINGLE OBJECTIVE UMPL FL 5X/0.15 物镜</p> <ul style="list-style-type: none"> + Working distance 20mm

5	2	G145987	SINGLE OBJECTIVE UMPL FL 10X/0.30 物镜 Caution: not to be used with SCIL substrate conformal imprint lithography + Working distance 10.1mm + For masks up to 3.05mm thickness + not to be used in combination with LCMM maskholder
6	1	G111071	LAMP ADAPTER LH350/HBO350W/S 汞灯灯座
7	1	G191247	LAMP POWER SUPPLY UNIT CPC350/LH350 REMOTE + For constant power (DC) operation of 350W lamps only + Lamp power is adjustable from 300W up to 430W + Includes ignition unit with lamp lifetime increasing single pulse technology
8	1	G113519	3 LAMP SET HG 350W/S LH 350 / OSRAM 汞灯套装 (3 只) + Including wires
9	1	100004796	MO EXPOSURE OPTICS UV400/MJB4/W-100 微镜式光学系统 + Ellipsoidal mirror UV400HP + Cold light mirror UV400 + Condenser Lens + Front lens, dia. 130mm + Maximum exposure area 150 mm diameter + Surface mirrors for highest intensity + MO Integrator #1 and #2 for highest uniformity and source decoupling + Fourier lens + Set of illumination aperture plates to define the illumination angular spectrum
10	1	G205997	CHUCK MJB4/VAC/W-S-10-20MM 不规则小片夹具 + For wafer/substrate sizes from 10mm x 10mm up to 20mm x 20mm + Wafer/substrate thickness 0.1mm up to 1.0mm + For soft- and hard contact as well as vacuum contact + With tightening vacuum for precise and safe wafer/substrate loading and unloading
11	1	G105805	CHUCK MJB3-MJB4/VAC/W-2 2 寸片夹具 + For wafer diameter 2" + Wafer thickness 0.1mm up to 1.0mm + For soft- and hard contact as well as vacuum contact + With tightening vacuum for precise and safe wafer/substrate loading and unloading
12	1	G105808	CHUCK MJB3-MJB4/VAC/W-3 3 寸片夹具 + For wafer diameter 3" + Wafer thickness 0.1mm up to 1.0mm + For soft- and hard contact as well as vacuum contact

			<ul style="list-style-type: none"> + With tightening vacuum for precise and safe wafer/substrate loading and unloading
13	1	G109475	<p>CHUCK MJB4/VAC/W-100 4 寸片夹具</p> <ul style="list-style-type: none"> + For wafer diameter 100mm + Wafer thickness 0.1mm up to 1.0mm + For soft- and hard contact as well as vacuum contact + With tightening vacuum for precise and safe wafer/substrate loading and unloading
14	1	G190185	<p>MASK HOLDER MJB4/M-5/S-4 5 寸掩膜版架</p> <ul style="list-style-type: none"> + Bottom loading + For masks 5" x 5" + Exposure opening for substrates 4" x 4" + With stop pins
15	1	G206200	<p>VACUUM PUMP (DOUBLE MEMBRANE) 220V/50HZ CPL 真空泵</p> <ul style="list-style-type: none"> + pump to assist insufficient vacuum supply from facilities
16	1	G207355	<p>SUSS UV OPTOMETER CASE CPL. 光强计</p> <ul style="list-style-type: none"> + For intensity and intensity uniformity calculation + Dose measurement functionality + To be ordered with SUSS OPTOMETER probe (365/405nm: G187080) + Storage case for measurement system and probes
17	1	G187080	<p>SUSS UV LIGHT MEASURING PROBE 365/405NM for UV OPTOMETER 光强计探头</p> <ul style="list-style-type: none"> + Combined 2 channel probe 365/405nm + Improved measurement accuracy and repeatability + Improved shock resistance + only in combination with SUSS UV OPTOMETER (G207355)
18	1	ZDTS-M4	Antivibration table purchased in China local 国产专用防震台
		INST-MA	INSTALLATION MA / CN 设备安装与国内现场培训 Installation area needs to be prepared by user according to manufacturers instruction.
		F & I	Freight and Insurance 运费与保险

附件三 售后服务承诺

基本情况说明：

设备的售后服务由 SUSS MicroTec 中国分公司（苏斯贸易（上海）有限公司）进行，SUSS 在北京，上海，苏州，昆山，芜湖，扬州，成都，昆明，石家庄，天津等地设有维修站，负责其产品在中境内的销售，安装，维修和售后服务。

苏斯贸易（上海）有限公司

地址：上海市南京西路 580 号 3703 室

邮编：200041

电话：+86 (21) 52340432

传真：+86 (21) 52340430

售后服务维修和反应时间指标承诺

1. 卖方提供的保修时间为货物验收后 1 年
2. 卖方在接到买方设备安装通知后 24 小时内到达买方设备安装现场。
3. 卖方在安装调试期间免费为买方的有关设备操作人员进行现场培训，还可以提供相关的工艺培训，由资深工艺专家完成。
4. 设备由卖方免费安装调试。买卖双方按产品技术规格和买方技术要求进行验收，买方出具验收报告。安装期间买方为卖方的安装工程师提供方便。
5. 卖方合同签订后即可向买方提供合同设备的有关安装要求。如水、电、气、安装场地等要求，买方根据安装要求准备相应的洁净厂房和水、电、气工作条件。
6. 安装、调试、最终验收合格后，提供 12 个月保修，在保修期内免费提供零件及服务，并及时有效。设备发生故障后，卖方应在收到用户信息后 2 小时响应，卖方应派技术专家等人员及自带专用工具到业主现场维修，并在 3 个工作日内排除之，并交付使用。同时对操作、维修人员再次进行不少于 1 个工作日的免费培训，以保证买方人员能正确使用及试运行设备。在保修期以后，卖方应提供满足设备连续运行 10 年技术支持及元器件等备件有偿服务。
7. 在设备安装后十年内，若有机器的新版软件推出，则卖方应免费予以升级。根据用户特殊要求定制的软件除外。

响应时间 工作时间<2 小时 非工作时间<4 小时